

IEEE EDSK DL・技術講演会のお知らせ

IEEE EDSK 2022/4/26

Chapter Chair 渡辺

Education committee chair 野田

未だコロナ禍の現況下、皆様にはご苦労されておられると存じますが、本年も恒例の DL・技術講演会を下記のようにオンラインで開催する運びとなりました。

各分野で著名、大変活躍されておられる第一人者からのご講演ですが、教育的観点から分かりやすいお話をいただけたと思います。

ご多忙とは存じますが、是非ご参加、ご聴講の程よろしくお願い申し上げます。

以上

記

日時： 5月16日(月) 16:10-17:40

方式： Zoom によるオンライン開催

費用： 無料

参加資格： 特になし（事前登録制）

講演内容：

1) 16:10-16:55

京都先端科学大学 田畑 修 先生

タイトル： MEMS と DNA ナノテクノロジーの歴史とナノセンシングへの応用

- Top-down meets bottom-up:

Way to explore the plentiful room at the bottom -

2) 16:55-17:40

東京大学 高木 信一 先生

タイトル： 強誘電体デバイスを用いた物理リザーバーコンピューティング

申し込み方法：

参加希望者は、5月11日までに 以下のアドレス(Google Form)から申請してください。5/13に Zoom ID を連絡します。

申し込みリンク： <https://forms.gle/6YcFKoFLgBUrfjBj6>

Google Form で申請できない方は、不明な点は以下の問い合わせ先にメールで連絡してください。

問い合わせ先 EDSK 事務局:安藤 ([yuichi.ando\(at\)jp.ricoh.com](mailto:yuichi.ando(at)jp.ricoh.com))

以上